

電気学会E部門 研究調査専門委員会 年表

2024/11/5更新

2000年(平成12年)に技術委員会の統合改変

2000年(平成12年)に技術委員会の統合改変		
終了	⇒	引き継ぎ
EMM マイクロマシン技術委員会	⇒	EMSS マイクロマシン・センサシステム技術委員会
ESSA センサシステム応用技術委員会		
EPS 物理センサ技術委員会	⇒	EPHS フィジカルセンサ技術委員会
ESMP センサ材料プロセス技術委員会		
ECS 化学センサシステム技術委員会	⇒	ECHS ケミカルセンサ技術委員会
(新設)	⇒	EBMS バイオ・マイクロシステム技術委員会

灰色背景色委員会は共同委員会を示す	※7 ECHS:2000/4～2001/12	※15 →EMSS8003(2000.4～)
※（株）省略・敬称略	※8 ←ECS1021(2000.4.1)	※16 EMSS:2000/4～2001/5
※1 →EMSS8001(2000.4～)	※9 ECHS:2000/4～2002/12	※17 →EPHS1001(2000.4～)
※2 EMSS:2000/4～2000/12	※10 田渕 憲司(日立製作所):1997/8～1998/3	※18 EPHS:2000/4～2001/3
※3 工業技術院	※11 →EMSS1001(2000.4)	※19 →EPHS1003(2000.4～)
※4 →ECHS1001(2000.4～)	※12 EMSS:2000/4～2001/3	※20 EPHS:2000/4～2001/5
※5 ECHS:2000/4～2000/12	※13 →EMSS1003(2000.4～)	※21 宮原 裕二(東京医科歯科大学):2003/11～2004/9
※6 ←ECS1019(2000.4.1)	※14 EMSS:2000/4～2000/5	※22 鈴木 博章(筑波大学):2009/1～2011/6